PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-125339

(43) Date of publication of application: 28.05.1991

(51)Int.CI.

G11B 7/135

(21)Application number: 01-262965

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

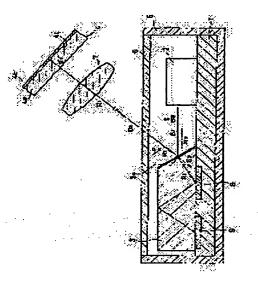
11.10.1989

(72)Inventor: MATSUMOTO YOSHIYUKI

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To suppress direct light to a photodetector and to enhance the write and readout performance of an information signal without making the constitution of a device larger by reflecting a light beam emitted from a semiconductor laser element by the use of the reflection film of an optical device. CONSTITUTION: >50% and <100% quantity of the light beam from the semiconductor laser element 2 is reflected by the reflection film 3a of the optical device 3. The reflected beam is conducted to an optical recording medium 4 side and the medium 4 is irradiated with >50% and <100% quantity of the light beam. When the reflected beam from the film 3a is transmitted through the optical device 6, it is made in a nearly circularly polarized state by changing the phases of polarized components vibrated in two directions which are orthogonally crossed with each other on a plane orthogonally crossed with the advancing direction of the beam by 90° . The



reflected beam from the medium 4 is transmitted through the optical device 6 and made incident on the film 3a in a P polarized state. Then, >50% and <100% quantity of the light beam is transmitted through the reflection film and transmitted light beam is detected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

每日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)5月28日

G 11 B 7/135

Z 8947-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

❷発明の名称

光学ピックアップ装置

②特 願 平1-262965

20出 類 平1(1989)10月11日

個発明者 松本 芳幸

東京都品川区北品川 6丁目 7番35号 ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都岛川区北岛川 6丁目 7番35号

29代理人 弁理士 小池 晃 外2名

明 相 書

1. 発明の名称

光学ピックアップ装置

2. 特許請求の範囲

支持基板と、

上記支持益板上に設けられる半導体レーデ業子 と、

上記支持基板上に配設され、少なくとも上記半 導体レーザ業子からの出射光がS偏光状態で入射 されてこの入射光を反射する反射膜を有してなる 第1の光学デバイスと、

上記第1の光学デバイスの反射膜により反射された光ピームが透過し、この透過する光ピームの 個光状態を変化させる第2の光学デバイスとを構え、

上記第1の光学デバイスの反射膜は、この反射 膜に対してS偏光状態で入射する光ビームについ ての反射率が、50%より大きく100%未満と なるように形成され、 上配第2の光学デバイスは、透過する光ビームの避行方向に直交する箇内の互いに直交する2方向に最勢する最先成分間の位相を略々90°変化させるように形成されてなる光学ビックアップ装置。

3. 発明の詳細な説明

A. 皮柔上の利用分野

本発明は、光ディスク等の光学記録媒体に俳報 信号の書込み及び/又は親出しを行う光学ピック アップ装置に関する。

8. 発明の概要

本発明は、支持基板上に配設された半導体レーザ素子と、この支持基板上に配設され少なくとも 半導体レーザ素子から射出される光ビームがS優 先状態で入射されてこの入射光を反射する反射膜 を有してなる第1の光学デバイスと、第1の光学 デバイスの反射膜により反射された光ビームが透 適する第2の光学デバイスを備えてなる光学ビッ クアップ装置において、第1の光学デバイスの反射限をこの反射限に対してS偏光状態で入射する 光ピームについての反射率が50%より大きく1 00%未満となるように形成し、第2の光学デバイスを透過する光ピームの進行方向に直交すると方向の振動成分国の位相 を略々90°変化させるように形成することにより、光学記録媒件に関射された光ピームの字はよりに必要ない。光学記録媒件に関射された光ピームの字。光学記録媒件より反射された光ピームの検出が容易となるようにしたものである。

C. 従来の技術

4)

. 0

従来、光源として半導体レーザ素子を有し、ごの半導体レーザ素子より財出される光ビームを光ディスク等の光学記録媒体上に照射し、さらに、は光学記録媒体よりの反射光を検出することにより、該光学記録媒体に質報信号の書込み及び/又は該出しを行うように構成された光学ピックアップ装置が提案されている。

上記世号記録面に集光された入射光ビームりは、この信号記録面により反射される。このは号記録面により反射された反射光ビームでは、上記対物レンズ等の所定の光学デバイスを介して上記反射面105aに戻る。ここで、上記反射光ビームでは、略々50%が上記反射面105aを透過して、上記ビームスブリッタ105内に入射し、第10光検出器103上に照射される。この第1の光検出器103上に照射される。とりに、この第1の光検出器により一部が検出されるとともに、この第1の光検出器により一部が検出されるとともに、この第1の光検出器によりに関射される。

このようにして、上記第1及び第2の先枚出器上に照射され、これら各光検出器により検出される上記反射光ビームrの強度に基づいて、上記は特記録回に記録された情報信号の表取りや、各種サーボ信号の生成が行われる。

D. 免明が解決しようとする課題

そして、このような光学ピックアップ装置においては、装置の小型化を図るために、第3図に示すように、半導体からなる支持基板101上に上記半導体レーザ素子102を配設するとともに、上記光学記録媒体よりの反射光を検出する第1及び第2の光検出器103、104を上記半導体レーザ素子102が配設された支持基板101上に設けてなるものが提案されている。

この光学ピックアップ装置においては、上記半導体レーザ素子102より射出された入射光ピーム b は、上記光検出器103,104上に配設されたビームスプリック105の反射面105 a は、いわゆるへをピームスプリック105 a は、いわゆるへのであった。この反射面105 a に照射された入射光ピーム b は、この反射面105 により略々50%が反射され、上記支持器収101より離反する方向に進行する。そして、この入射光ピーム b は、因示しない対称レンズ等の所定の光学デバイスを介して、光学記録媒体の体分配器面上に集光される。

ところで、上述のような光学ピックアップ装置においては、上記半導体レーデ素子102より射出された入射光ピームりは、上記反射数105a により略々50%が反射されるが、残りの略々5 0%は上記反射膜105aを透過して上記ピームスプリッタ105内に入射する。

このように上記半率体レーザ景子108より上記反射膜105aを透過して上記ピームスプリッタ105内に入射した光ピームは、いわゆる直接光として、上記各光検出器103。104に到達し、これら各光検出器103。104により走弦は、大学記録媒体により反射された光強度は、大学記録媒体により反射元とこの反射光ピームでに対してパイアスとして作用し、この反射光ピームでに対してパイアスとして作用し、この反射光ピームでに対してパイアスとして作用し、この反射光ピームでに対してパイアスとして作用し、この反射光ピームでに対してパイアスとして作用し、この反射光ピームでは、上記各光検出器の被によりにあることとなり、この検出を表していて、この検出力に基づいましたでは、上記表学記録媒体に記録された情報は手のでは、上記表学記録媒体に記録された情報は

読取りを困難となしている。

40 ...

また、上述のような光学ピックアップ装置においては、上記光学記録媒体より反射された反射光ピームでは、上記反射膜105mに戻ったときに、略々50%がこの反射膜105mに透過して上記各光検出器103,104に向かうが、残りの略を光検出器103,104に向かうが、残りの略を光検出器103,104に向かうが、残りの略を光検出器102に戻る。このように半導体レーデ素子102に戻る。このように半導体レーデ素子の発展を不安定なものとなし、いわゆるレーデノイズの発生の駆倒となる。このレーデノイズの増大は、上記光学記録媒体に記録された物程は分の良好な認取りも困難となす。

そこで、本発明は、上述の実情に置みて提案されるものであって、装置構成を大型化することなく、半導体レーザ素子から光検出器への直接光が抑えられ、また、光学記録媒体より反射された光ピームの半導体レーザ素子への戻り光が減少させられて、光学記録媒体に対する良好な情報信号の書込み及び/又は彼出しが行える光学ピックアッ

F. 作用

本発明に係る光学ピックアップ装置においては、 半導体レーザ業子より射出された光ピームは、第 1の光学デバイスの反射酸により50%より多く 100%未満の量が反射される。したがって、こ の反射酸により反射された光ピームを光学記録媒 体側に導けば、上記半導体レーデの射出する光ピームの50%より多く100%未満の量を上記光 学記録媒体上に限射することができる。

そして、上記反射膜により反射された光ビームは、第2の光学デバイスを透過するときに進行方向に直交する2方向に振動する協立の互いに直交する2方向に振動する協先成分間の位相を略々90°変化させられ、略々円偏光状態となされる。上記光学記録媒体により反射された光ビームは、再びこの第2の光学デバイスを透過して、上記反射膜にP偏光状態で入引するので、50%より多く100%未満の量がこの反射膜を透過した光ビームを光検出器等により検出す

ブ装置を提供することを目的とする。

E. 課題を解決するための手段

上述の建設を解決し上記目的を達成するため、 本免明に係る光学ピックアップ装置は、支持基板 と、この支持基礎上に設けられる半選体レーザ拳 子と、上記支持基板上に配設され少なくとも上記 半導体レーザ素子からの出射光がS偏光状態で入 射されてこの入射光を反射する反射腔を有してな る第1の光学デバイスと、この第1の光学デバイ スの反射膜により反射された光ビームが透通しこ の透過する光ピームの偏光状態を変化させる第2 の光学デバイスとを備え、上記第1の光学デバイ スの反射酸は、この反射酸に対してS@光状態で 入封する光ビームについての反射率が、50%よ り大きく100%未満となるように形成され、上 記第2の光学デバイスは、透過する光ビームの進 行方向に直交する国内の互いに直交する 2 方向に 張動する偏光成分間の位相を略々90°変化させ るように形成されてなるものである。

れば、光学記録媒体よりの反射光の50%より多く100%未満の量を検出することができる。

G. 実施例

以下、本発明の具体的な実施例を図面を参照しながら延明する。

本発明に係る光学ピックアップ装置は、光ディスク等の光学記録経体に対して情報信号の記録及び/又は再生装置に用いられ、上記光学記録媒体に光ピームを照射するとともに、協光学記録媒体よりの反射光を検出するように構成された装置である。

この光学ビックアップ装置は、第1回に示すように、支持基板となる半退体基板1を有してなる。この半導体基板1は、上面側が開放されたパッケージ5内に収納配置されるともに、この半導体基板1上には、この半導体基板1を含む複数の半導体層が積層されてなる半導体レーデ素子2が設けられている。この半導体レーデ素子2の射出する針出光ビーム8。は、直線保光状態となっており、

独国走3-152333(⊄)

で学来の2種式よち環辺コミエるで書覧手間出 とし続似、Jを密手3 Kミサーハセを立るストト ストバモ学表の3所は立し来図の前の手び近1ス ストスポープの10世の4世紀12年

ひるなーセッコよ は、上記スッケージ5の

ようして、先半記録機体も商に進行する。 上記カバーガラス 6 は、いわゆる1~4 徳晃矩

。るいでれる難強な効差炎 帯「太ソン時候路上、4、18インス発展可隔上

> 国の米島韓重のこ、35でよで示す。印光中国「裏平々都とつなる田工の「遊客寺事単語工な向大光 平々都とつなる田工の「遊客寺事単語工な向大光 。5パブルをなら向代な行

4個に遠出される。 **朴型数弦学表の第式糸のででーセットは上 ,丁し** 今に身成件し上に置引される人針先ピームB」と 記字等体基紙1に対して所定の角度をなして、光 日、はちは現代はおのよるのは無効大量はよ、は「日 ムーコ武出権式れち出籍である子業ヤーマ将都半 混土 ,さんなも 。574フホゟ気低着雑枚 8 8 遺籍 京光南、おコ土面のこ、六本、ではブバら移断コ 向式る大豆糖でお商土の1遊勘弁部半部土丁し杖 ふ始表の ,8ムーン弐出経路土地面の勘るで向社 コマチ素サーマお客半路上、おピムスピアセセロ 大大ムーツのこ よみでから数型プリ深固 さきよ 3月2日半日参台港六八田多味春報、九でムスリアを セリアスユーツるおらストハデ学法の1歳 、コント ふるで向杖コミ千葉や一∨弁部半のこ ,出コ贈る 大出程寺 1日ムーツ美出程は土の2千葉や一ノ舟 窓半端上プッカケエト記巻弁幕半路上 プレキ

大交面に向表行数のユーン来るす過去、でなら本 な失論るす機器は内式なるす交直には互の内面る ち動物によるかちが変。00 * 前李附のの両会 左今日太でなーかなのこ、アーやかし。6パブル 面は失為円、前、は 811-23代は人間上よし西 。6パブパウエム

上記法学記録媒体(は、ポリカネホートのよくでくしゃホートを示しています。 ののかのでは、まりがあるとはのない。 のようなも数はなった。 でよりなものはは、しななりではないでは、 によりなものはは、しななられてなり、上記記符 によりなものはは、しないののののでは、 によりなものはは、このには、 のあるでしている。このはははないでは、 のあるでしている。このはははないでは、 のあるでしている。このはははないでは、 のあるでしている。このはははないでは、 のあるでしている。このははないでは、 のあるでしている。このははないでは、 のあるでしている。

%より大きく50%未満である光量は、この偏光 反射膜3aにより反射され、反り光ピームR。と して上記半導体レーザ素子2に戻る。

۵ .

ところで、上記半導体基板 1 上であって、上記 ビームスプリックプリズム 3 が配設された部分に は、いわゆるフォトダイオード等からなる第 1 及 び第 2 の光検出着 8。9 が形成されている。上記 ビームスプリックプリズム 3 内に入射した上記検 出光ビーム R。は、まず、上記第 1 の光検出等 8 上に照射され、この第 1 の光検出器 8 により光致 定を検出されるとともに、この第 1 の光検出器 8 により反射される。この第 1 の光検出器 8 により反 より反射される。この第 1 の光検出器 8 によりアリ ズム 3 の内面で反射されて上記第 2 の光検出器 9 エに照射されて、この第 2 の光検出器 9 により光 強度を検出される。

この光学ピックアップ装置を用いた記録及び/ 又は再生装置においては、上記各先検出器 B。 9 の検出信号に基づいて、情報信号の読取り信号や、 各種サーポ信号を生成することができる。

置においては、上記復光反射膜 3 a 及び上記カバーガラス6の作用により、上記直接光ビームB。 及び上記戻り光ビームR。の光量を少なくなし、 上記検出光ビームR。の光量を多くすることができるので、上記光学記録媒体 4 に対する情報信号の良好な禁出し及び/又は書込みが可能となされている。

なお、上記光学記録媒体(に個射される入射光 ビームB、及びこの光学記録媒体(より反射された反射光ビームR、は、上記基材(aをなな類析 た反射光ビームR、は、上記基材(aをな複類折 を超こすことがある。この複点折が起きた場合には、上記反射光ビームR、は、この複短析が起きがあるには、上記反射光ビームR、は、この複短が大きになる。そして、といての過光反射膜3aに対ける光ビームについての反射を考慮で入射する光ビームについての反射を考慮で入射する光ビームの復歴が大きくなり、上記を出来である。の光量の変動が大きくなり、上記検出光ビームR。の光量の変動が大きくなり、

上述のように構成された光学ピックアップ塾置 において、上記信先反射膜 3 a のこの産光反射膜 3aに対してS個先状盤で入射する光ビームにつ いての反射率を60%乃至80%程度としたとき には、上記半澤林レーザ素子2より上記信光反射 膜3aを透透して上記ビームスプリッタブリズム 3内に入射する直接光ビーム B。 は、上記半導体 レーザ菓子より射出される射出光ビームB。の光 量を100%として、20%乃至40%程度とな される。また、このとき、上記光学記録媒体4だ より反射された反射光ピームR」のうち上記半導 体レータ素子2に戻る戻り光ピームR。は、上記 射出光ビームB.の光質を100%として、16 %乃至24%程度となされる。そして、上記光学 記録媒体もにより反射された反射光ビームR、の うち上記偏光反射膜3aを透過して上記ピームス プリッタプリズム3内に入射する検出光ビームR。 は、上記射出光ビームB: の光量を100%とし て、36%乃至64%程度となされる。

.. このように、本発明に係る光学ピックアップ装

良好な情報信号の終出しを困難となす場合がある からである。

そして、本発明に任る光学ピックアップ整理は、 上述のように構成されたパッケージ 5 及び対物レ ンズ 7 等の光学デバイスを、いわゆる 2 輪駆動装 優に搭載して構成してもよい。

すなわち、この光学ピックアップ装置は、第2 図に示すように、支持版10と、この支持版10 上に設けられた支持部材11に基準圏を支持された支持アーム12と、この支持アーム12の先端 側に取付けられて第2図中矢印P方向及び矢印Tで示す互いに直交する2方向に可動自在に支持された可動フレーム13とを有してなる。

この可動フレームには、上記半導体基板1、上記半導体レーザ第子2及び上記ピームスプリッタプリズム3等を収納してなるパッケージ5と、上記対物レンズ7とが取付けられている。この対物レンズ7は、上記可動フレーム13の可動方向の一方が光軸方向となり、上記可動フレーム13の可動方向の他方が光軸に直交する方向となるよう

に取付けられている。

· & .

また、上紀可負フレーム13には、一対のフォ ーカスコイルしる及び一対のトラッキングコイル 1.5が取付けられている。そして、上記支持版 1. 0には一対のヨーク16が突殺され、これらヨー. ク16には、それぞれマグネット17が取付けら れている。これらマグネット17は、上記各フォ ーカスコイル16及びトラッキングコイルしろに 磁束を数交させるように支持されており、これら マグネット17と上記各フォーカスコイル14及 びトラッキングコイル15とにより磁気回路が徘徊 皮されている。すなわち、この光学ピックアップ 蓮置においては、上記各フォーカスコイル14及 ぴトラッキングコイル15にそれぞれ所定のフォ 一カス駆動電波及びトラッキング駆動電流が供給 されると、上紀可動フレーム13は、上記2方向 に駆動変位される。

この光学ビックアップ装置においては、光学記録症体として光ディスクを用いたときに、この光 ディスクが百転操作されていわゆる面ブレ及び傷

た、上記第1の光学デバイス側に光検出器を設け た場合にこの光検出器への上記率導体レーザ素子 からの直接光が少なくなされている。

そして、上記反射製により反射された光ビームは、第2の光学デバイスを透過するときに進行方向に直交する関内の互いに直交する2方向に最動する偏光成分間の位相を略々90°変化させられ、略々円偏光状態となされる。上記光学記録版体により反射された光ビームは、再びこの第2の光学デバイスを透過して、上記反射膜にP個光状態で入射するので、50%より多く100%未満の量がこの反射膜を透過する。

したがって、この光学ピックアップ装置においては、上記反射段を透過した光ピームを光枚出器により検出すれば、光学記録線体よりの反射光の50%より多く100%未満の量を検出することができ、また、上記反射膜により反射されて上記半導体レーデ索子に戻る戻り光が少なくなされている

すなわち、本発明は、装置構成を大型化するこ

心を起こした場合でも、上記対物レンズ?及び上記パッケージ5を上記光ディスクに遊促するように駆動変位することができる。したがって、この光学ピックアップ装置においては、上記手導体レーザ素子2より射出され上紀パッケージ5の外方に忍出される入射光ビームB。を、念に、上記先ディスクの信号記録団上に集光させることができ、良好な情報信号の書込み及び/又は読出しを行うことができる。

H. 発明の効果

上述のように、本発明に係る光学ピックアップ 塩型においては、半導体レーデ索子より射出され た光ピームは、第1の光学デバイスの反射膜によ り50%より多く100%未満の量が反射される。

したかって、この光学ピックアップ装置においては、上記反射限により反射された光ビームを光学記録媒体側に遂けば、上記半導体レーザの射出する光ビームの50%より多く100%未続の量を上記光学記録媒体上に照射することができ、ま

となく、半導体レーザ素子から光放出器への直接 光が抑えられ、また、光学記録媒体より反射され た光ピームの半導体レーザ業子への戻り光が減少 させられて、光学記録媒体に対する良好な情報信 号の書込み及び/又は読出しが行える光学ピック アップ装置を提供できるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る光学ビックアップ装置の 構成を示す側筋固図である。

第2回は上記光学ピックアップ装置を2軸駆動 装置を用いて排成した例を示す斜視回である。

第3図は従来の光学ピックアップ装置の構成を 示す側断面図である。

1 ------ 半導体基板 `

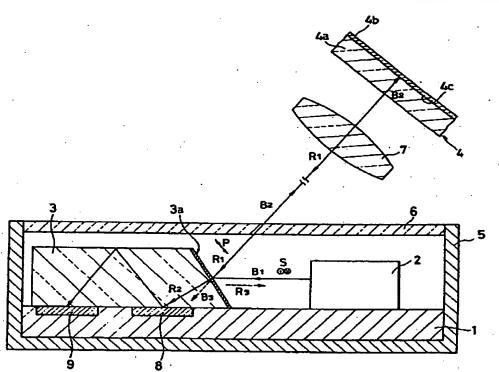
2・・・・・・・・・・・ 半海休レーデ素子

3..... ビームスプリッタブリズム

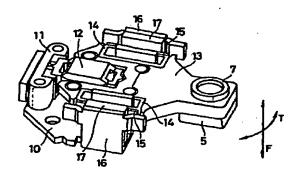
3 a · · · · · · · · · 偏光反射膜 .

6カバーガラス

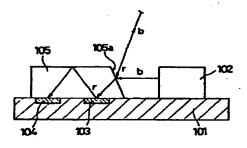
特間平3-125339(7)



第 1. 図



第2.图



***** 3 53